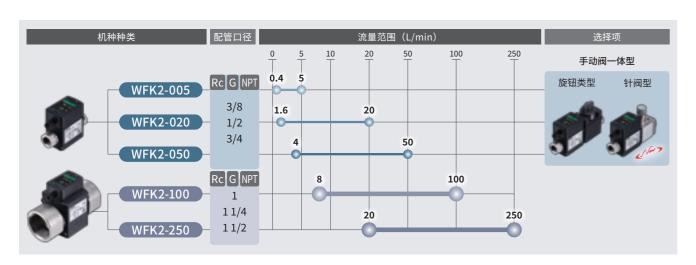
多样化 多样化 SHIP



卡曼涡街式流量传感器FLUEREX

WFK2 SERIES

荣获2018年度日本Good Design奖



适用于氟类液体 🐠

适用于具有优异的电气绝缘性的氟类液体。 最适用于半导体制造装置的冷却液等管理。 还对应全球温室化系数较低的液体。

Fluorinert™

Galden®

HT200

Novec™

Opteon™

FC-3283

FC-40

203

HT135

Novec7300

简单调整流量(选择项)

旋钮型:可轻松开关阀。

针阀型:可通过手动阀进行细致调整。

SF10

※对应机种:WFK2-005、WFK2-020、WFK2-050

对应流量0.4~250L/min

支持流量范围广。

■所有机种标配液温测量功能

无需另外配置温度传感器,可减少空间与配线工时。

产品内部存在温度传感器,因此不易受到环境温度的影响。

温度传感器





大 针阀型



旋钮类型

可选择各种输出功能

模拟输出 开关输出 可切換NPN/PNP > 实时流量 > 温度 > 实时流量1・2 > 温度1・2 > 累计流量 脉冲输出 外部输入 > 累计流量 > 以累计流量复位 > 峰值保持复位

- ※Fluorinert™、Novec™3M公司的商标。
- ※Galden®为Solvay Specialty Polymers Japan K.K.的注册商标。
- ※Opteon™是Chemours-Mitsui Fluoroproducts Co., Ltd.的商标。

OUT2

模拟输出

〉实时流量 〉温度

开关输出 可切换NPN/PNP >实时流量1·2>温度1·2 >累计流量

IO-Link

脉冲输出

> 累计流量

使用简单

清晰的双画面彩色液晶显示

可同时显示温度、累计流量、设定值等。可从白色、绿色、红色中选择显示颜色。



上段:实时流量 下段:流体温度



上段:实时流量(绿色) 下段:流体温度(红色)



WHI 200 L/ W Lo 100 min

上段:实时流量 下段:OUT1的输出设定值

显示画面旋转

无需移动本体液晶显示即可 以90°为单位旋转。 并列设置时也可不干涉。



简单设定功能

对于经常使用的设定,可通过操作快捷键从常规画 面进行设定。

例:可在查看当前流量值的同时更改输出的阈值。



最高支持95°C的流体温度

最适用于容易形成高温的冷却液的返回流量检测。







模具调温机高温液体 铸造机的冷却液

激光振荡器的冷却液

符合ATEX指令

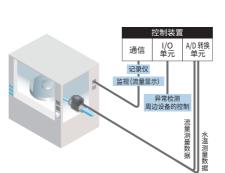
可用于ATEX指令。 有关规格的详情,请参阅第 18页的"选择项(关于支持 ATEX)"。



用途示例

半导体 半导体制造装置

半导体制造设备的冷却及温度管理。 蚀刻、磨床、切片机、CVD。



淬火 高频淬火装置

冷却液的定量管理。



焊接 点焊机

点焊机的冷却液管理及芯片脱落时的 流量异常检测。

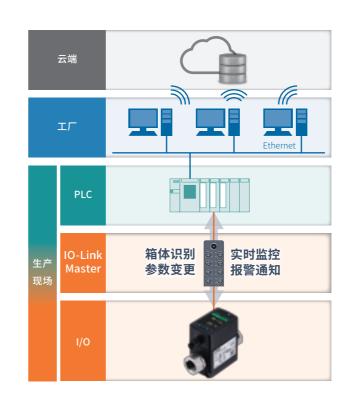




IO-Link型登场

IO-Link

IO-Link为工厂现场的传感器、执行器用数字通信标准。(IEC61131-9) 可传输无法通过模拟通信传输的参数和事件数据。



IO-Link 的特点



可通过数字数据常时监控。



可通过网络设定或变更参数, 因此可实现装置的远程操作。



可在网络上确认型号、串行No.等。



可从主机复制设定, 因此维护时, 无需重新进行繁琐的参数设定。



可确认设备的故障、断线。



还可转换为以太网类型的网络进行连接, 实现装置的物联网化。



关于食品制造工序FP系列的适用情况,请咨询本公司。